

PATENT ASSIGNMENT COVER SHEET

Electronic Version v1.1
 Stylesheet Version v1.2

EPAS ID: PAT2969106

SUBMISSION TYPE:	NEW ASSIGNMENT	
NATURE OF CONVEYANCE:	ASSIGNMENT	
CONVEYING PARTY DATA		
	Name	Execution Date
	TAKESHI KAWABATA	07/23/2014
	HIDEAKI TSUBAKI	07/23/2014
	HIROO TAKIZAWA	07/23/2014
RECEIVING PARTY DATA		
Name:	FUJIFILM CORPORATION	
Street Address:	26-30, NISHIAZABU 2-CHOME	
City:	MINATO-KU, TOKYO	
State/Country:	JAPAN	
PROPERTY NUMBERS Total: 1		
	Property Type	Number
	Application Number:	14451814
CORRESPONDENCE DATA		
Fax Number:		
<i>Correspondence will be sent to the e-mail address first; if that is unsuccessful, it will be sent using a fax number, if provided; if that is unsuccessful, it will be sent via US Mail.</i>		
Email:	dhunter@sughrue.com, sughrue@sughrue.com	
Correspondent Name:	DARRYL HUNTER	
Address Line 1:	2100 PENNSYLVANIA AVENUE NW	
Address Line 4:	WASHINGTON, D.C. 20037	
ATTORNEY DOCKET NUMBER:	Q213756	
NAME OF SUBMITTER:	DARRYL HUNTER, NEW APPS SPECIALIST	
SIGNATURE:	/Darryl Hunter/	
DATE SIGNED:	08/05/2014	
	This document serves as an Oath/Declaration (37 CFR 1.63).	
Total Attachments: 2		
source=Q213756AssignmentwithDeclaration#page1.tif		
source=Q213756AssignmentwithDeclaration#page2.tif		

ASSIGNMENT WITH DECLARATION FOR PATENT APPLICATION (37 CFR 1.63)

特許出願宣誓書及び譲渡書 (37 CFR 1.63)

Japanese Language Assignment with Declaration

下記に署名した発明者（以下“譲渡人”）である私／我々は、下記で特定される出願書類の中に記載されたいくつかの改良について発明を行い、また、

富士フイルム株式会社（譲受人）住所 東京都港区西麻布2丁目26番30号は本出願および本発明に対する全ての権利、権原、および利益、ならびに当該出願および発明に対して得られる米国特許の取得を希望しているため、

ここに、譲渡人は、上記譲受人への譲渡に関し、相当の対価を受けることを確認し、

上記譲渡人である私／我々は、本宣誓書により、

i 上記指定された譲受人、その後継者および継承人に対して、以下の全てを売却、譲渡および移転します。

- ・ すべての分割出願および継続出願を含めて、アメリカ合衆国で開示された本出願および本発明に対する全ての権利、権原および利益、

ならびに、

- ・ 同出願書および発明に対して交付された米国特許証およびその全ての再発行（米国特許法第119条に基づく優先権主張の権利を含む）に対する全ての権利、権原および利益。

ii また、米国特許商標局長官に対して、本出願で記述された発明に対して交付された特許証を譲受人、その後継者および継承人に対し発行するよう要請し、また、追加の対価を受けることなく、譲受人の要求に応じて、米国出願に関連して譲受人が必要とみなすすべての書類の完成実施・署名を行います。

私は下記に記載の発明者として以下の通り宣言します。

本「宣誓書付き譲渡書」は以下に関するものです。

☒ 添付の出願書、または

☐ _____年__月__日に出願された米国出願あるいは PCT 国際出願番号 PCT/JP2013/053168 出願日 February 5, 2013 (確認番号 _____)

本出願書の名称は以下の通りです。

(感活性光線性又は感放射線性樹脂組成物、それを用いた感活性光線性又は感放射線性膜及びパターン形成方法、半導体デバイスの製造方法及び半導体デバイス、並びに、化合物

Whereas, I/We, the undersigned inventor(s) hereinafter called assignor(s), have invented certain improvements described in the application identified below; and

Whereas, FUJIFILM Corporation (assignee), having places of business at 26-30, Nishiazabu 2-chome, Minato-ku, Tokyo 106-8620 Japan desires to acquire the entire right, title, and interest in the application and invention, and to any United States patents to be obtained therefor;

Now therefore, for valuable consideration, receipt whereof is hereby acknowledged,

I/We, the above named assignor(s), hereby sell, assign and transfer to the above named assignee, its successors and assigns, the entire right, title and interest in the application and the invention disclosed therein for the United States of America, including all divisions, and continuations thereof, and all Letters Patent of the United States that may be granted thereon, and all reissues thereof, including the right to claim priority under 35 USC §119, and I/we request the Director of the U.S. Patent and Trademark Office to issue any Letters Patent granted upon the invention set forth in the application to the assignee, its successors and assigns; and I/we will execute without further consideration all papers deemed necessary by the assignee in connection with the United States application when called upon to do so by the assignee.

As the below named inventor, I hereby declare that:

This assignment with declaration is directed to:

☒ The attached application, or

☐ United States Application or PCT International Application Number PCT/JP2013/053168 filed on February 5, 2013 (Confirmation No.).

The application is entitled:

ACTINIC-RAY- OR RADIATION-SENSITIVE RESIN COMPOSITION, ACTINIC-RAY- OR RADIATION-SENSITIVE FILM THEREFROM, METHOD OF FORMING PATTERN, PROCESS FOR MANUFACTURING SEMICONDUCTOR DEVICE, SEMICONDUCTOR DEVICE AND COMPOUND

Japanese Language Assignment with Declaration

上記に特定された出願は私が作成した、または作成を許可したものです。

The above identified application was made or was authorized to be made by me.

私は私が本宣誓書内で請求されている発明を自らなした発明者、または共同発明者であると信じます。

I believe that I am the original inventor or an original joint inventor of a claimed invention in the application.

私は本宣誓付き譲渡書において故意になされた一切の虚偽の陳述が 18 USC 1001 に基づき罰金あるいは 5 年未満の拘禁または両方による処罰にあたることを理解しています。

I hereby acknowledge that any willful false statement made in this assignment with declaration is punishable under 18 USC 1001 by fine or imprisonment of not more than five (5) years, or both.

STATEMENT OF ACCURATE TRANSLATION IN ACCORDANCE WITH 37 CFR §1.69(b):

The assignment with declaration is an accurate translation of the corresponding English language assignment with declaration.

Signature

Yuko Mitui

Date

JUL 23. 2014

NAME OF SOLE OR FIRST INVENTOR: (1) Takeshi Kawabata

唯一あるいは第一の発明者名: (1) 川端 健志

Given Name (first and middle [if any])

名 ([該当する場合] ミドルネーム)

Takeshi

Family Name or Surname

姓

Kawabata

Inventor's
signature

発明者の署名

Takeshi Kawabata

Date
日付

JUL 23. 2014

NAME OF SECOND INVENTOR: (2) Hideaki Tsubaki

第二の発明者名: (2) 椿 英明

Given Name (first and middle [if any])

名 ([該当する場合] ミドルネーム)

Hideaki

Family Name or Surname

姓

Tsubaki

Inventor's
signature

発明者の署名

Hideaki Tsubaki

Date
日付

JUL 23. 2014

NAME OF THIRD INVENTOR: (3) Hiroo Takizawa

第三の発明者名: (3) 滝沢 裕雄

Given Name (first and middle [if any])

名 ([該当する場合] ミドルネーム)

Hiroo

Family Name or Surname

姓

Takizawa

Inventor's
signature

発明者の署名

Hiroo Takizawa

Date
日付

JUL 23. 2014